

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第五届董事会第二十二次会议、2026年6月16日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于2026年6月1日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-040)。

二、工商变更登记情况

目前，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后的营业执照信息如下：

名称：中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

统一社会信用代码：912101004105812660

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：郭东民

注册资本：贰亿贰仟叁佰捌拾叁万玖仟壹佰圆整

成立日期：2001年04月18日

住所：沈阳市浑南新区新源街1号

经营范围：真空设备、薄膜工艺设备、材料生长设备、太阳能电池覆膜设备、洁净真空获得设备、表面分析仪器、电子仪器、离子泵、真空零部件的研发、生产、销售、维修及相关的技术开发、技术转让、技术咨询，自营和代理各类商品

和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，供暖，房屋租赁。

三、备查文件

1. 《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司营业执照》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026年7月16日